

KONGRESSZUSOK, KIÁLLÍTÁSOK

3. Nemzetközi mikrofilm kongresszus

Az 1965. évi tokiói /Japán/ és az 1967. évi Miami-i /USA/ után 1969. szeptember 24-26. között Frankfurt am Mainban /NSZK/ tartják a 3. Nemzetközi mikrofilm kongresszust az Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung, Fachausschuss Mikrofilm /Német Gazdasági Bizottság Mikrofilm Szakbizottsága/ és a Verband der Deutschen Photographischen Industrie e.V. /Német Fotoipar Szövetsége/ rendezésében. A kongresszus szervezését Walter SCHEFFEL vezetésével az AWV AK Mikrofilm im Bibliotheks- und Dokumentationswesen /Német Gazdasági Bizottság Könyvtári és Dokumentációs Mikrofilmzés Munkabizottsága/ végzi.

A kongresszusra számos külföldi résztvevőt várnak azzal a céllal, hogy a szakemberek kicserélhessék tapasztalataikat és a mikrofilmzés továbbfejlesztését elősegítsék.

/Reprographie, 8.k. 7.sz. 1968. p.188./

.0.

2. Nemzetközi reprográfiai és szervezéstechnikai kiállítás

Az 1966. évi prágai Nemzetközi reprográfiai kiállítás sikere alapján 1969. március 18-27. között tartják meg Prágában a 2. Nemzetközi reprográfiai és szervezéstechnikai kiállítást. A kiállítás célja, hogy a következő területeken bemutassa az érdeklődőknek a legkorszerűbb készülékeket, gépeket, kiegészítő berendezéseket és nyersanyagokat:

1. reprográfia:

műszaki dokumentumok és műszaki rajzok, tervek és üzemi bizonylatok másolása az iparban, építészetben stb.;

ügyratok mikrofilmzése a közigazgatásban, pénzügyintézetekben, szállítmányozásban stb.;

a reprográfia alkalmazása a tudományos, műszaki és gazdasági tájékoztatásban;

a reprográfia alkalmazása könyvtárakban, levéltárakban.

2. szervezés:

a műszaki munkaszervezésben;

a vezetésben és a közigazgatásban.

A kiállító cégekkel előadások során és konzultációk révén lehetőség nyílik konkrét kérdések megbeszélésére.

A kiállítás titkárságának címe:

II. Internationale Fachausstellung für Reprographie Prag 1969.
Forschungsinstitut für Technologie und Oekonomie des Maschinenbaues /Gépipari Technológiai és Gazdasági Kutatóintézet/
Praha 2, Palackého námesti 4. CSSR.

/Reprographie, 8.k. 8.sz. 1968. p.216./

.o.

KOLLOKVIUMOK

A terminológia kérdéseivel foglalkozó kollokvium

A Johannes Gutenberg Universität Mainz Auslands- und Dolmetscherinstitut /Mainzi Gutenberg Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Tolmács Intézete/ 1968 október 21-23-án Germersheimben /NSZK/ kollokviumot rendezett a terminológia kérdéseiről. A kollokviumon három téma volt napirenden. A terminológia alapelveinek kidolgozása, gépek alkalmazása a fordítás területén, a terminológia világosabbá, egyértelműbbé tételére szolgáló rendszer kidolgozásának lehetősége. Szó volt még a terminológia szerepéről a nyelv szerkezeti felépítésében.

/Babel, 14.k. 3.sz. 1968. p.179./

.o.

Kollokvium a korszerű mikromásoló eljárásokról és készülékrendszerekről

A ZIID /Zentralinstitut für Information und Dokumentation = Központi Információs és Dokumentációs Intézet/ és a KDT /Kammer der Technik = az NDK műszaki, természettudományi és mezőgazdasági szakembereinek társadalmi szervezete/ rendezésében 1968 májusában kollokviumot tartottak a Korszerű mikromásoló eljárások és rendszerek alkalmazása, különös tekintettel a dokumentációs mikromásolásra és a mikromásolatok visszanyagvitására című témáról.

W. KUNDORF referátumában kiemelte a különböző mikroformák előnyét információk tárolására és visszakeresésére. Rámutatott arra, hogy a hagyományos ezüstthalogén fotoanyagok mellett mind nagyobb szerephez jutnak az elektrosztatikus és diazo eljárások. A mikromásolatok /ötvenszeres kicsinyítésig/ és ultra mikromásolatok /kb. 100-szoros - 250-szeres kicsinyítésig/ alkalmazása korszerű olvasó-visz-